

序 言

晶体光学是研究晶体物质光学性质的科学。它具有丰富而完整的理論体系，并已經广泛地运用在很多科学技术的实际工作中。

在岩石学中，主要是运用晶体光学的基本原理与方法，研究鑑定造岩矿物。所以本书只介紹了透明矿物薄片在偏光显微鏡下所呈現的晶体光学現象，并着重介绍了这些現象的鑑定方法和光性原理，以便为学习岩石学及深入钻研晶体光学打下基础。本书的內容和份量适用于找矿、勘探、石油及水文等地质类专业，也可作为岩矿鑑定工作者的参考。

必須指出：晶体光学中的某些基本理論，已在物理学和結晶学中介绍过了，本书未予重述。但学习本书时，必須在它们的基础上来进行。

本书是在院党委的直接领导下，根据我室晶体光学讲义再度修編而成的。在修編过程中，吸取了北京地质学院、长春地质学院晶体光学讲义中的許多优点，和她們提供的宝贵意見。本书內容份量是按 40 学时安排的，建議講課为 16 学时，实验为 24 学时。

本书写成后，經地质部地质科学院陈正工程师詳細审查，提出了許多宝贵意見，編者根据这些意見进行了修改，使本书质量得到一定提高，特此致謝。

本书由李德惠、韓昭文、张长俊、馮国荣等担任编写工作。编写过程中胡崇堯老师曾仔細校閱过初稿。

成都地質学院岩石教研室

1961年7月

54.935

229

2k582/11 目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 序言 | 5 |
| 第一章 晶体光学基础 | 6 |
| 第一节 自然光及偏光 | 6 |
| 第二节 光在均質体和非均質体中的傳播方式 | 6 |
| 第三节 光率体 | 10 |
| 第四节 光率体在晶体中的位置——光性方位 | 19 |
| 第五节 色散 | 21 |
| 附思考題 | 23 |
| 第二章 偏光显微鏡及薄片磨制法 | 23 |
| 第一节 偏光显微鏡的構造 | 24 |
| 第二节 偏光显微鏡的調節 | 27 |
| 第三节 偏光显微鏡的保养 | 31 |
| 第四节 薄片磨制法 | 33 |
| 第三章 單偏光鏡下晶体光学性質 | 33 |
| 第一节 矿物的形态 | 34 |
| 第二节 解理及角的測定 | 35 |
| 第三节 顏色与多色性 | 38 |
| 第四节 薄片中矿物的邊緣、糙面及突起 | 41 |
| 第五节 貝克綫及色散效应 | 44 |
| 附思考題 | 46 |
| 第四章 正交偏光鏡間晶体光学性質 | 47 |
| 第一节 正交偏光鏡的裝备及特点 | 47 |
| 第二节 正交偏光鏡間矿物的消光現象和消光位 | 47 |
| 第三节 正交偏光鏡間的干涉現象 | 49 |
| 第四节 干涉色及色譜表 | 52 |
| 第五节 異常干涉色及光性異常 | 56 |
| 第六节 消色法則及各种消色器 | 57 |
| 第七节 非均質矿片上，光率体椭圓半徑方向与 名称的測定 | 60 |
| 第八节 干涉色綴序的測定 | 62 |
| 第九节 双折率的測定 | 63 |

06003

| | |
|--|------------|
| 第十节 消光类型及消光角的測定 | 65 |
| 第十一节 晶体延性符号的測定 | 69 |
| 第十二节 双晶的觀察 | 70 |
| 附思考題 | 72 |
| 第五章 錐光鏡下晶体光学性質..... | 73 |
| 第一节 錐光鏡的裝置及特点 | 73 |
| 第二节 一軸晶干涉圖及光性正負的測定 | 76 |
| 第三节 二軸晶干涉圖及光性正負的測定 | 90 |
| 第四节 各种干涉圖的应用范围 | 103 |
| 第五节 錐光鏡下色散現象的觀察 | 104 |
| 第六节 偏光面旋轉的現象的觀察 | 110 |
| 第六章 薄片中造岩矿物的系統鑑定及顆粒 大小、含量的測定 | 111 |
| 第一节 薄片中造岩矿物的系統鑑定 | 111 |
| 第二节 矿物顆粒大小及含量的測定 | 113 |
| 第七章 油浸法概述 | 122 |
| 第一节 油浸法的原理 | 122 |
| 第二节 浸油的配制 | 125 |
| 第三节 油浸法测定碎屑矿物折光率的方法 | 129 |
| 附晶体光学实验指导書 | 132 |
| 實驗一 偏光顯微鏡 | 132 |
| 實驗二 解理的觀察、解理角的測定及多色性現 象的觀察 | 133 |
| 實驗三 折光率高低的比較法 | 135 |
| 實驗四 消光与干涉現象、干涉色及干涉色升 高降低的觀察 | 135 |
| 實驗五 矿物切片上光率体椭圆半徑方向、名称 及干涉色級序、双折率的測定 | 138 |
| 實驗六 消光类型、消光角及延長符号的測定 | 139 |
| 實驗七 一軸晶干涉圖 | 139 |
| 實驗八、九 二軸晶干涉圖 | 141 |
| 實驗十 非均質体矿物的系統鑑定 | 142 |
| 實驗十一、十二 油浸法 | 142 |

高等学校教材試用本

晶 体 光 学

成都地质学院岩石教研室編

中國工業出版社

54.935

229

2k582/11 目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 序言 | 5 |
| 第一章 晶体光学基础 | 6 |
| 第一节 自然光及偏光 | 6 |
| 第二节 光在均質体和非均質体中的傳播方式 | 6 |
| 第三节 光率体 | 10 |
| 第四节 光率体在晶体中的位置——光性方位 | 19 |
| 第五节 色散 | 21 |
| 附思考題 | 23 |
| 第二章 偏光显微鏡及薄片磨制法 | 23 |
| 第一节 偏光显微鏡的構造 | 24 |
| 第二节 偏光显微鏡的調節 | 27 |
| 第三节 偏光显微鏡的保养 | 31 |
| 第四节 薄片磨制法 | 33 |
| 第三章 單偏光鏡下晶体光学性質 | 33 |
| 第一节 矿物的形态 | 34 |
| 第二节 解理及角的測定 | 35 |
| 第三节 顏色与多色性 | 38 |
| 第四节 薄片中矿物的边缘、糙面及突起 | 41 |
| 第五节 貝克綫及色散效应 | 44 |
| 附思考題 | 46 |
| 第四章 正交偏光鏡間晶体光学性質 | 47 |
| 第一节 正交偏光鏡的裝备及特点 | 47 |
| 第二节 正交偏光鏡間矿物的消光現象和消光位 | 47 |
| 第三节 正交偏光鏡間的干涉現象 | 49 |
| 第四节 干涉色及色譜表 | 52 |
| 第五节 異常干涉色及光性異常 | 56 |
| 第六节 消色法則及各种消色器 | 57 |
| 第七节 非均質矿片上，光率体椭圆半徑方向与 名称的測定 | 60 |
| 第八节 干涉色綴序的測定 | 62 |
| 第九节 双折率的測定 | 63 |

06003

| | |
|---|------------|
| 第十节 消光类型及消光角的測定 | 65 |
| 第十一节 晶体延性符号的測定 | 69 |
| 第十二节 双晶的觀察 | 70 |
| 附思考題 | 72 |
| 第五章 錐光鏡下晶体光学性質..... | 73 |
| 第一节 錐光鏡的裝置及特点 | 73 |
| 第二节 一軸晶干涉圖及光性正負的測定 | 76 |
| 第三节 二軸晶干涉圖及光性正負的測定 | 90 |
| 第四节 各种干涉圖的应用范围 | 103 |
| 第五节 錐光鏡下色散現象的觀察 | 104 |
| 第六节 偏光面旋轉的現象的觀察 | 110 |
| 第六章 薄片中造岩矿物的系統鑑定及顆粒 | |
| 大小、含量的測定 | 111 |
| 第一节 薄片中造岩矿物的系統鑑定 | 111 |
| 第二节 矿物顆粒大小及含量的測定 | 113 |
| 第七章 油浸法概述 | 122 |
| 第一节 油浸法的原理 | 122 |
| 第二节 浸油的配制 | 125 |
| 第三节 油浸法测定碎屑矿物折光率的方法 | 129 |
| 附晶体光学实验指导書 | 132 |
| 實驗一 偏光顯微鏡 | 132 |
| 實驗二 解理的觀察、解理角的測定及多色性現象的觀察 | 133 |
| 實驗三 折光率高低的比較法 | 135 |
| 實驗四 消光与干涉現象、干涉色及干涉色升高降低的觀察 | 135 |
| 實驗五 矿物切片上光率体椭圆半徑方向、名称及干涉色級序、双折率的測定 | 138 |
| 實驗六 消光类型、消光角及延長符号的測定 | 139 |
| 實驗七 一軸晶干涉圖 | 139 |
| 實驗八、九 二軸晶干涉圖 | 141 |
| 實驗十 非均質体矿物的系統鑑定 | 142 |
| 實驗十一、十二 油浸法 | 142 |

序 言

晶体光学是研究晶体物质光学性质的科学。它具有丰富而完整的理論体系，并已經广泛地运用在很多科学技术的实际工作中。

在岩石学中，主要是运用晶体光学的基本原理与方法，研究鑑定造岩矿物。所以本书只介紹了透明矿物薄片在偏光显微鏡下所呈現的晶体光学現象，并着重介绍了这些現象的鑑定方法和光性原理，以便为学习岩石学及深入钻研晶体光学打下基础。本书的內容和份量适用于找矿、勘探、石油及水文等地质类专业，也可作为岩矿鑑定工作者的参考。

必須指出：晶体光学中的某些基本理論，已在物理学和結晶学中介绍过了，本书未予重述。但学习本书时，必須在它们的基础上来进行。

本书是在院党委的直接领导下，根据我室晶体光学讲义再度修編而成的。在修編过程中，吸取了北京地质学院、长春地质学院晶体光学讲义中的許多优点，和她們提供的宝贵意見。本书內容份量是按 40 学时安排的，建議講課为 16 学时，实验为 24 学时。

本书写成后，經地质部地质科学院陈正工程师詳細审查，提出了許多宝贵意見，編者根据这些意見进行了修改，使本书质量得到一定提高，特此致謝。

本书由李德惠、韓昭文、张长俊、馮国荣等担任編写工作。編写过程中胡崇堯老师曾仔細校閱过初稿。

成都地質学院岩石教研室

1961 年 7 月

第一章 晶体光学基础

第一节 自然光及偏光

光波根据振动的特点，可分为自然光与偏光。

自然光是一切从实际光源发出的普通光波，如太阳光，灯光等。其振动的特点，是在垂直于光波传播方向的平面内作任何方向的振动，而且是均匀对称（图 1 A）的。

自然光波经过反射、折射、双折射及吸收等作用，可以成为只在一个方向上振动的光波，这种光波一般称为偏光或偏振光（图 1 B）。光波振动方向与传播方向所构成的平面称为振动面，平行传播方向而与振动面垂直的面称偏光面。

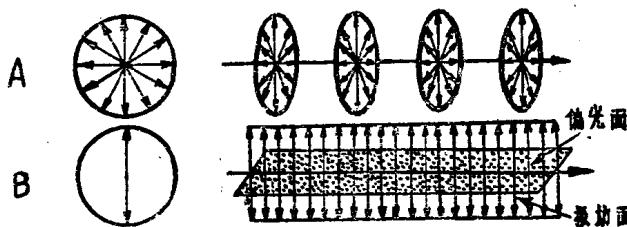


圖 1 自然光及偏光的振动特点

A—自然光；B—偏光

偏光显微鏡中装有特制的偏光鏡，主要是利用双折射与选择吸收产偏光的原理制成的。自然光通过偏光鏡后，即成为振动方向固定的偏光。

第二节 光在均質体和非均質体中的傳播方式

根据晶体的光学性质不同，可以把物质分为均质体和非

均质体两大类。一切不结晶的物质与等轴晶系矿物的光学性质各方向相同，称为光性均质体，或简称为均质体。如空气、玻璃、加拿大树胶及萤石等。其他各晶系矿物晶体的光学性质随方向而异，称为光性非均质体，或简称为非均质体。

当光綫由空气射入水或油液，或由油液射入玻璃及透明均质矿片等，如所周知光在两个介质交界处将发生折射現象。图 2 A 中，設 TT_1 表示两个介质的分界面，它和紙面垂直。 S 与 S_1 代表入射光綫， R 与 R_1 代表折射光綫， V_i 表示光綫在入射介质中的速度， V_r 表示光綫在折射介质中的速度。

依据惠更斯原理，設在 t_1 瞬間，光綫 S 和 S_1 到达 An^1 面上，从此面开始，光綫 S_1 繼續在入射介质中传播，而光綫 S 已經在折射介质中传播了。到了 t_2 瞬間时，光綫 S_1 刚到达 TT_1 交界面上，而 S 光綫将在折射介质中前进了一个单位光波，其半徑 $AB = V_r(t_2 - t_1)$ 。自 B_1 点向以 AB 半徑所作圓弧引一切綫，則 BB_1 为 t_2 瞬間， S 与 S_1 光綫同时到达的波前，从 A 向切点 B 引一直綫 AB ，即表示折射光綫的方向。

图中 $\angle SAP = i$ 叫作入射角，为入射光綫与分界面法綫 PP_1 之夾角。

$\angle RAP_1 = r$ 叫作折射角，为折射光綫与分界面法綫之夾角。

在 $\triangle AA_1B_1$ 中 $\angle A_1AB = i$, $A_1B_1 = AB_1 \sin i$ (1)

$\triangle ABB_1$ 中 $\angle AB_1B = r$, $AB = AB_1 \sin r$ (2)

据(1)和(2)得: $\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{\sin i}{\sin r}$ 即 $\frac{V_i(t_2 - t_1)}{V_r(t_2 - t_1)} = \frac{\sin i}{\sin r}$

簡化之即 $\frac{V_i}{V_r} = \frac{\sin i}{\sin r} = N$

N 值系第二介质对于第一介质的折光率。由上式可知第二介质的折光率 N 和其速度 V_r 成反比。即介质的折光率愈大，光的传播速度愈小，反之折光率愈小则光速愈大。折光率又与介质的密度成正比，故介质密度愈大，折光率亦愈大，而光的传播速度愈小。反之，亦然。

当 $V_i > V_r$ ，则 N 大于 1；亦即 $\sin i > \sin r$ ，故 $i > r$ 。光綫由密度較小的介质射入密度較大的介质时将永远发生折射。

当 $V_i < V_r$ ，则 N 小于 1；即 $\sin i < \sin r$ ，故 $i < r$ 。当折射角 r 增大时， i 亦随之增大，当 $r > 90^\circ$ ，光綫即不再射入第二介质中，而全部从分界面上返回到第一介质之中，产生所

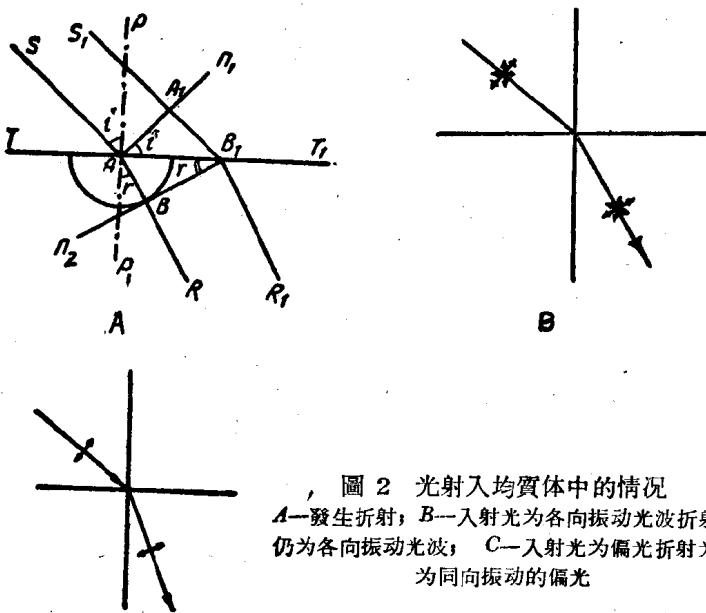


圖 2 光射入均質體中的情況
A—發生折射；B—入射光為各向振動光波，折射光仍為各向振動光波；C—入射光為偏光，折射光仍為同向振動的偏光

謂全反射。當 $r=90^\circ$ 時， i 角稱為全反射角（臨界角）。由是知光線由密度較大的介質射入密度較小的介質中，將發生折射和全反反射。

為了更好地比較各種物質的折光率，第一種介質（入射介質）通常用真空中或空氣（空氣對真空中折光率為1）。任意物質與真空中或空氣比較而得的折光率叫作絕對折光率，而與其餘別的介質比較而得的折光率稱為相對折光率。

當光線由某一種介質（不是空氣，而是如油液等）射入另一種介質（如礦物等），則第二種介質的絕對折光率（ N ）等於入射介質絕對折光率（ N_1 ）乘以相對折光率（ n ），即公式 $N=nN_1$ 。

光射入均質體中，發生折射，一般不改變光波的振動性質（圖2B,C）。光在均質體中向任何方向振動時其折光率大小相同。

實驗證明，光射入非均質體中，發生雙折射，產生振動互相垂直而折光率不等的兩種偏光（圖3）。很顯然，非均質體的折光率大小隨光波的振動方向不同而有變化，每一種振動方向都有其相應的折光率值。

必須特別指出：並不是光沿任何方向射入非均質體中，都能發生雙折射。實驗證明：當光沿非均質體的特殊方向射入時，不發生雙折射，也不改變光波的振動性質（如沿中級晶族晶體的c軸方向射入），這是很重要的現象。在非均質體中這種不發生雙折射的特殊方向稱為光軸。這種光軸在中級晶族晶體中只有

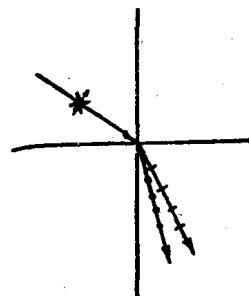


圖3 光射入非均質體中的雙折射現象

一个，故称一軸晶。低級晶族晶体中有两个，故称二軸晶。

光射入一軸晶中，由双折射所产生的两种偏光，其一振动方向永与光軸垂直，各方向折光率相等，称为常光。以符号 O 表示。另一种偏光，其振动方向包括在光波传播方向与光軸所构成的平面上，其折光率随方向而異，称为非常光。以符号 e 表示。

第三节 光 率 体

光率体是表示晶体中光波振动方向与折光率之間关系的一种光性指示体。在光波的振动方向上，按比例截取折光率值；再把各綫段端点联結起来即成为光率体。显然它能反映在光波振动方向上的折光率值。光率体是根据晶体的不同方向的切片，在仪器上测出的各个光波振动方向上的相应折光率大小所作出来的立体图。它反映了各类晶体光性中最本质的特点，即为光波振动方向和折光率关系的最一般的立体图形，因之它是从物质中抽象得出的概念，而不是人們所臆造的。它的形状简单，应用方便，成为解释一切晶体光学現象的基础。因为各类晶体的光学性质不同，所构成的光率体形状亦不同，茲分述如下：

光在均质体中，向任何方向振动，其折光率皆相等。所以均质体的光率体是一个球体。

一、一軸晶光率体

一軸晶光率体是一个旋轉椭球体，而且有正負之分。茲以石英和方解石为例来分別說明。

当光綫垂直石英 c 軸射入晶体时，发生双折射，产生两种偏光。其一为常光，振动方向垂直 c 軸，折光率为1.544，以 N_O 表示。另一为非常光、其振动方向平行 c 軸，折光率

为 1.553，以 N_e 表示。在平行 c 轴的方向上截取 $N_e = 1.553$ ，垂直 c 轴的方向上截取 $N_o = 1.544$ ，以此二线段为长短半径可构成一个垂直入射光的椭圆切面（图 4 A）。垂直 c 轴其他任何方向射入的光线均可构成相同的椭圆切面。将这一系列的椭圆切面联系起来，便构成一个以 c 轴为旋转轴的长形旋转椭球体。此为石英的光率体（图 4 B）。

这种光率体的特点，是其旋转轴为长轴。亦即其光轴。沿光轴振动的折光率，总比垂直于光轴振动的折光率大些，即 $N_e > N_o$ ，我们称它为一轴晶正光性光率体。凡属一轴晶矿物而具有此种特点的，皆称为正光性矿物。

当光线垂直方解石的 c 轴（光轴）入射时，发生双折射，其 $N_o = 1.658$ ， $N_e = 1.486$ ，同上作法构成的光率体是一个以 c 轴为旋转轴的扁形旋转椭球体（图 5）。它的特点与前者相反，旋转轴为短轴，凡沿光轴方向振动的折光率，总比垂直

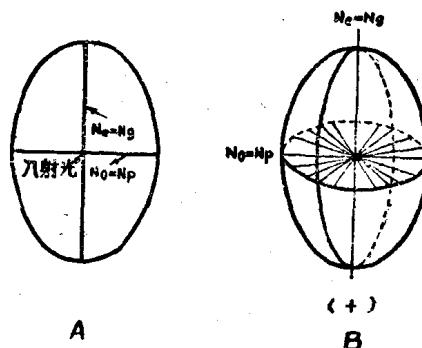


圖 4 一軸晶正光性光率体的構成

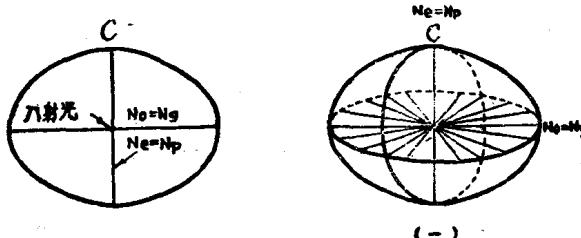


圖 5 一軸晶负光性光率体的構成

于光軸振动的折光率小些，即 $N_e < N_o$ ，称为一軸晶负光性光率体。具有此种特点的一軸晶矿物，皆称为负光性矿物。

無論正光性或負光性光率体，其直立軸永为 N_e ，水平軸永为 N_o （图 6）。 N_e 与 N_o 代表一軸晶矿物折光率的最大与最小值。一般折光率的最大值以 N_g 表示；最小值以 N_p 表示之。故当 $N_e = N_g$ 时，光性为正（图 6A）； $N_e = N_p$ 时，光性为负（图 6B）。 N_e 与 N_o 之差，为一軸晶矿物的最大双折率。

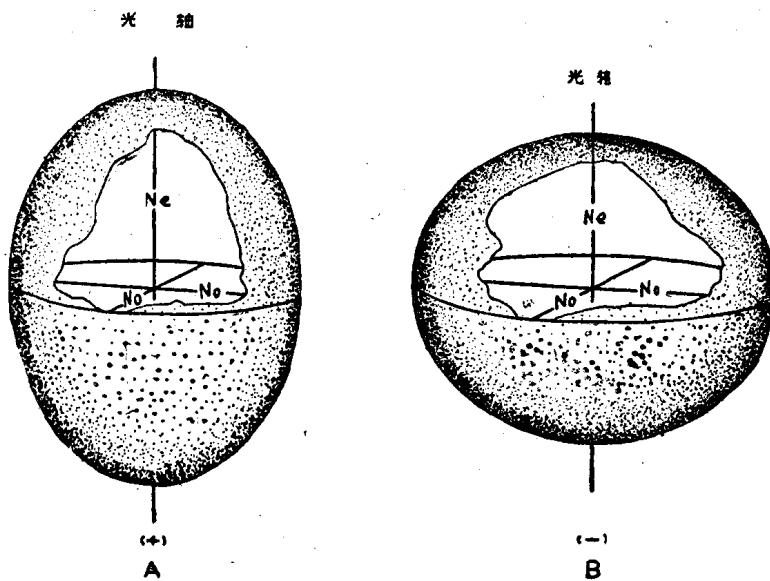


圖 6 一軸晶光率体

在晶体薄片的研究工作中，我們常常遇到的是光率体各个方向的切面。在一軸晶矿物晶体中主要有下列三种：垂直光軸（直立軸）的切面为圆切面，其半径等于 N_o 。平行光軸的切片为椭圆，其半径之一为 N_o ，另一个为 N_e ，是一軸晶

的主切面。斜交光軸的切面均为椭圆，长短半径中有一个必为 N_o ；另一个半径长短变化于 N_e 与 N_o 之间，一般以 $N_{e'}$ 表示。 $N_{e'}$ 視光性正負或大于 N_o 或小于 N_o 。

根据上述概念，可进一步应用光率体确定光波传播方向、振动方向与相应折光率值之間的关系。

当光平行光軸射入时，垂直于入射綫的光率体切面既为圓切面，则沿光軸的入射綫，可以平行任意圓半径振动，其折光率皆等于 N_o ，故不发生双折射。沒有双折率。

当光垂直光軸射入时，垂直于入射綫的光率体切面则为主切面（椭圆）。其长短半径方向即为入射綫发生双折射后二偏光的振动方向，半径的长短代表相应的折光率值（即主折光率 N_e 与 N_o ），半径之差为二偏光的双折率，即一軸晶的最大双折率。

当光斜交光軸射入时，垂直于入射綫的光率体切面仍为椭圆；椭圆长短半径方向亦代表双折射后二偏光的振动方向，半径长短亦代表其相应的折光率值（ N_o 与 $N_{e'}$ ），但半径之差所代表的双折率不是最大值（图 7）。

由上可知：当入射光方向已定，则垂直此方向在光率体中可切出椭圆或圓切面。椭圆切面的长短半径分别代表入射

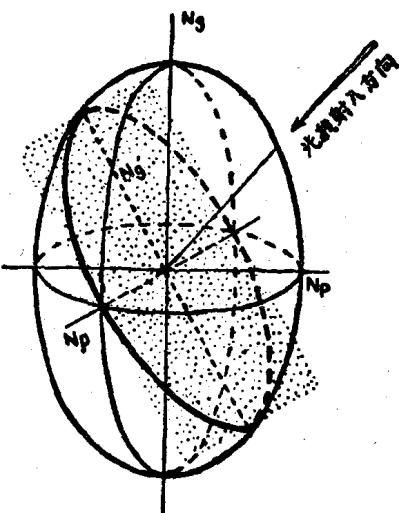


圖 7 光的傳播方向、振动方向与
相应折光率之間的关系

光发生双折射后两种偏光的振动方向，其长度代表相应的折光率值，长短半径之差代表双折率。光沿光轴射入时，双折率为零；垂直光轴射入，双折率最大；斜交光轴射入，双折率变化于零与最大值之间。

二、二軸晶光率体

二軸晶光率体是一个三軸椭球体。茲以斜方晶系镁橄榄石为例，來說明二軸晶光率体。

光沿 c 軸射入晶体，发生双折射，产生两种偏光，經測定其中一种偏光振动方向平行 a 軸，折光率約等于 1.715；另一种偏光平行 b 軸，折光率約等于 1.651。在 a 軸方向上截取 1.715，在 b 軸方向上截取 1.651，以此二綫段为半径可得一个垂直入射綫（即 $\perp c$ 軸）的椭圓切面（图 8 A）。

光沿 a 軸射入晶体，发生双折射，其中一种偏光振动平行 b 軸，折光率为 1.651；另一种偏光振动平行 c 軸，折光率为 1.680。同样构成一个垂直入射光（ $\perp a$ 軸）的椭圓切面（图 8 B）。

光沿 b 軸射入晶体，发生双折射，其中一种偏光振动平行 a 軸，折光率为 1.715；另一种偏光振动平行 c 軸，折光率为 1.680。同样构成一个垂直入射光（ $\perp b$ 軸）的椭圓切面（图 8 C）。

把这三个椭圓切面，按照他們在空間的位置联系起来，即为镁橄榄石的光率体，它是一个三軸椭球体（图 8 D）。

从镁橄榄石的三个主要方向切面，可以看出它有平行 a 、 b 、 c 結晶軸的大、中、小三个主折光率，分別以 N_g 、 N_m 、 N_p 表示之。其他二軸晶矿物也都有大、中、小三个主折光率。只是它們在晶体中的振动方向各有一定，其折光率值各不相同。正因为如此，乃成为今后鑑定工作中的主要依据。